

**PLAN ZAJĘĆ I KONSULTACJI**

<b>Prowadzący</b>	<b>Poniedziałek</b>	<b>Wtorek</b>	<b>Środa</b>	<b>Czwartek</b>	<b>Piątek</b>
P. Twardowski brak zajęć na st. niest.	8:00-9:30 Diagnozowanie i nadzorowanie H20	8:00-9:30 Obróbka skrawaniem CW2		8:00-9:30 Seminarium dyplomowe L0210	
	15:10-16:40 Diagnozowanie i nadzorowanie H20	11:45-13:15 Seminarium dyplomowe L0210		9:45-11:15 Konsultacje 619	
Z. Nowakowski	8:00-9:30(I poł. sem.) Systemy narzędziowe L023	8:00-9:30 Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 111 CM	8:00-9:30 Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 301 CM	8:00-15:00 Systemy narzędziowe H20 ZOS	
		11:45-13:15 Obróbka skrawaniem H20 ZOS	8:00-9:30 Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 325		
		13:30-15:00 Obróbka skrawaniem H20 ZOS	10:00-11:30 Konsultacje 617		
		16:50-18:20 (I poł. sem.) Systemy narzędziowe CW7	11:45-13:15 Projektowanie i dobór narzędzi skrawających L023		
			13:30-15:00 Obróbka skrawaniem CW2		
M. Rybicki		9:45-15:00 Obróbka skrawaniem 110	9:45-11:15 Obróbka skrawaniem CW3		8:00-9:30 LOM H20
			13:00-15:00 Tendencje w kształt. ubyt. wyrobów 430		11:45-13:15 Konsultacje H20
			11:45-13:15 Konsultacje 605		
D. Przystacki	9:45-11:15 Konsultacje 620	8:00-15:00 Obróbka skrawaniem 3	8:00-9:30 Obróbka skrawaniem 3		
		15:10-16:40 Obróbka skrawaniem CW2	9:45-15:00 Obróbka skrawaniem 3		
			9:45-13:15 TwKUM 2		
		13:30-15:00 TwKUW 430			
Sz. Wojciechowski brak zajęć na st. niest.	8:00-9:30 Diagnostyka i nadzorow. syst. wytw. 7	8:00-13:15 OS 3		8:00-15:00 Systemy narzędziowe 7	
	9:45-11:15 Konsultacje 618				
K. Ślimak			13:30-15:00 Systemy narzędziowe H20	9:45-11:15 Konsultacje H20	8:00-15:00 LOM L023
T. Chwałczuk brak zajęć na st. niest.	10-11:30 Konsultacje 620	8:00-15:00 Obróbka skrawaniem H20 OS	8:00-15:00 Obróbka skrawaniem H20 OS		
			8:00-9:30 Obróbka skrawaniem H20 OS		
			9:45-11:15 TwKUW H20 OS		
			15:10-16:40 Obróbka skrawaniem 430		
P. Kieruj brak zajęć na st. niest.	10:00-11:30 Konsultacje 605		13:30-15:00 Konsultacje 605		
			15:10-18:20 Obróbka skrawaniem L0210		
D. Korzeniewski brak zajęć na st. stac.	9:45-11:15 Konsultacje 605				
M. Madajewski	brak zajęć na st. stac.				
N. Znojkiwicz brak zajęć na st. niest.		8:00-11:15 OS H20S			8:00-9:30 OS H20S
		11:45-13:15 Konsultacje 605			9:45-11:15 Konsultacje 605
		13:30-15:00 OS H20S			11:45-15:00 LOM H20S
A. Felusiak brak zajęć na st. niest.					8:00-15:00 LOM H20S
M. Kukliński					
M. Wiciak					
R. Staniek	8:00-9:30 MiOT CW2				
	9:45-11:15 Konsultacje 628				
	13:30-16:40 SD 627				
S. Pabiszczak brak zajęć na st. niest.	8:00-18:20 (I poł. sem.) CAx w mechatronice 627	11:45-13:15 Konsultacje 621	8:00-13:15 (I poł. sem.) CAx w mechatronice 627		
A. Myszkowski	9:30-11:00 Konsultacje 616	brak zajęć na st. stac.			
K. Mrozek brak zajęć na st. niest.	16:50-20:00 Konstrukcja form wtryskowych 20				
Ł. Macyszyn	9:45-11:15 Konsultacje 631			8:00-15:00 MiUT H20	
				9:45-15:00 MiUT H20	
M. Pelic				8:00-11:15 Urządzenia sterowane numerycznie 627	
				11:45-13:15 Konsultacje 630	
				16:50-18:20 (I poł. sem.) Elektrotechnika i elektronika 202 CM	
P. Łuszczewski brak zajęć na st. stac. i niestac.	9:45-11:15 Konsultacje 629				

**PLAN ZAJĘĆ I KONSULTACJI**












Prowadzący	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
M. Kowal	8:00-11:15 Elektronika i elektrotechnika H20 S 13:00-14:30 Konsultacje 630				
A. Gessner brak zajęć na st.niest.	9:45-11:15 Konsultacje 622	8:00-11:15 Cax w mechatronice 627 15:10-18:20 Cax w mechatronice 627	8:00-13:15 Cax w mechatronice 627		9:45-13:15 Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM 627
K. Netter		8:00-9:30 MIUT CW7 8:00-15:00 MIUT H20 9:45-13:00 Konsultacje 631	8:00-15:00 MIUT H20 8:00-15:00 MIUT H20		
T. Bartkowiak brak zajęć na st.stac.	9:45-11:15 Konsultacje 616				
W. Ptaszyński brak zajęć na st.niest.	8:00-9:30 Programowanie obrabiarek CNC 627 9:45-11:15 Programowanie obrabiarek CNC 627 13:30-15:00 Badania i diagnostyka obrabiarek 429 15:10-16:40 Badania i diagnostyka obrabiarek H20	8:00-9:30 Napędy urządzeń medycz. i rehab. 202 CM 9:45-11:15 Konsultacje 621 11:45-13:15 Napędy urządzeń medycz. i rehab. 627 13:30-15:00 Napędy urządzeń medycz. i rehab. 627		15:10-16:40 Programowanie obrabiarek CNC 325 16:50-18:20 Programowanie obrabiarek CNC H20	
P. Muszyński brak zajęć na st.niest.	9:30-11:00 Konsultacje 629	8:00-15:00 MIUT H20M 9:45-13:15 MIUT H20M			
M. Wieczorowski	13:30-15:00 Konsultacje 130 CM/005 CM				13:30-15:00 (7 spotkań) Systemy pomiarowe CW7
E. Stachowska brak zajęć na st.niest.		9:45-11:15 Seminarium dyplomowe 110 CM 11:45-13:15 Elementy optroniki 201 CM 11:45-13:15 Aparatura medyczna 201 CM 13:00-15:00 Seminarium dyplomowe 110 CM 13:30-15:00 Konsultacje 206 CM 15:10-16:40 Seminarium dyplomowe 214 CM 16:40-18:10 Konsultacje 206 CM			
B. Gapiński	9:45-11:15 Konsultacje 005 CM 16:50-18:20 (I poł. semestru) Podstawy metrologii CW2	8:00-9:30 Systemy pomiarowe 005 CM 9:45-15:00 Systemy pomiarowe 005 CM 15:10-16:40 Podstawy metrologii 133 CM	9:45-11:15 Systemy pomiarowe 005 CM		
R. Majchrowski	10:00-11:30 Konsultacje 128 CM 13:30-15:00 LOM H20	8:00-15:00 Systemy pomiarowe 005 CM 9:45-11:15 Maszynoznawstwo CW7 9:45-13:15 Metrologia techniczna i systemy pom. 430 11:45-13:15 Metrologia techniczna i systemy pom. 429 11:45-13:15 Optyczne systemy pomiarowe 005 CM 13:30-15:00 Metrologia techniczna i systemy pom. 429	11:45-13:15 Systemy pomiarowe 005 CM 13:30-15:00 Optyczne systemy pomiarowe 109 M	12.12.17; 19.12.17 13.12.17; 19.12.17	
M. Grzelka	9:30-11:30 Konsultacje 005 CM 16:50-18:20 Praca przejściowa 109 M przejęte przez prof. Michała Wieczorowskiego 18:30-20:00 Praca przejściowa 109 M przejęte przez prof. Michała Wieczorowskiego	8:00-? Systemy pomiarowe 005 CM 13:30-? Metrologia warsztatowa 134 CM	13:30-15:00 Optyczne systemy pomiarowe 109 M przejęte przez Radomira Majchrowskiego i Dawida Kucharskiego	9:45-11:15 Praca przejściowa 110 CM przejęte przez prof. Michała Wieczorowskiego	8:00-9:30 Praca przejściowa 109 M przejęte przez prof. Michała Wieczorowskiego
A. Cellary	9:30-11:30 Konsultacje 129 CM	8:00-15:00 Metrologia techniczna i systemy pom. 133 CM			13:30-15:00 (I poł. sem.) Metrologia technicz. i systemy pom. 201 CM
L. Różański	9:45-11:15 Konsultacje 128 CM	13:30-15:00 Podstawy metrologii 201 CM 15:10-20:00 Metrologia warsztatowa 134 CM 9:45-15:00 Systemy pomiarowe 123 CM 8:00-15:00 Metrologia warsztatowa 123 CM	9:45-11:15 Metrologia warsztatowa 123 CM 25.10.17; 15.11.17	11:45-13:15 Metrologia warsztatowa 134 CM 13:30-15:00 Metrologia warsztatowa CW3	
M. Jakubowicz	13:30-15:00 LOM H20 15:10-16:40 (I poł. semestru) Czujniki i elementy pomiarowe 301 CM	11:15-13:15 Konsultacje 132 CM		8:00-15:00 (II poł. semestru) Czujniki i elementy pomiarowe 005a CM	
D. Kucharski brak zajęć na st.niest.	8:00-9:30 Aparatura medyczna 135 CM	8:00-9:45 Konsultacje 129 CM			

**PLAN ZAJĘĆ I KONSULTACJI**

<b>Prowadzący</b>	<b>Poniedziałek</b>	<b>Wtorek</b>	<b>Środa</b>	<b>Czwartek</b>	<b>Piątek</b>	
D. Kucharski c.d.	8:00-9:30 Elementy optroniki 214 CM					
	9:45-11:15 Elementy optroniki 214 CM					
	11:45-13:15 Aparatura medyczna 135 CM	9:45-11:15 Optyczne systemy pomiarowe 212 CM				
		11:45-13:15 Konsultacje 129 CM				
	13:30-15:00 Aparatura medyczna 135 CM	11:45-13:15 Aparatura medyczna 106 CM				
	13:30-15:00 Aparatura medyczna L023					
K. Grochalski brak zajęć na st niest.		9:45-13:15 Metrologia warsztatowa 134 CM		11:45-16:40 Podstawy metrologii 133 CM		
				10:00-11:30 Konsultacje 128 CM		
Z. Konieczna brak zajęć na st. niest.		9:45-11:15 Czujniki i elem. pom. wielkości nieel. 005 CM	9:45-11:15 Konsultacje 128 CM			
			11:45-13:15 Metrologia warsztatowa 134 CM			
			15:1-16:40 Podstawy metrologii 133 CM			
		13:30-15:00 Metrologia warsztatowa 134 CM	13:30-15:00 Metrologia warsztatowa 134 CM			
M. Mendak						
M. Mroczka						
N. Swojak	brak zajęć na st. stac. i niest.					
J. Żurek brak zajęć na st.niest.	11:15-12:45 Konsultacje 640	8:00-9:30 Seminarium dyplomowe s. C				
		9:45-11:15 Seminarium dyplomowe 604				
M. Kupczyk	10:00-11:30 Konsultacje 640	9:45-11:15 Seminarium dyplomowe 107 CM		9:45-11:15 PPT 202 CM		
		11:45-15:00 Inżynieria powierzchni 107 CM		11:45-13:15 PPT CW2		
				13:30-18:20 Elementy projektowe 427		
S. Legutko		9:45-11:15 Technologia maszyn CW9				
		9:45-11:15 Machine technology 113				
		12:00-13:30 Konsultacje 606				
		15:10-16:40 Eksploatacja CW7				
O. Ciszak		8:00-9:30 Podstawy robotyki CW7				
		9:45-11:15 (do poł. sem.) Seminarium dyplomowe 20	8:00-9:30 Konsultacje 638	8:00-9:30 Robotyka CW7		
		11:45-13:15 (do poł. sem.) Robotyzacja procesów technolog. 20				
		13:30-15:00 (do poł. sem.) Automatyzacja i robot. proc. technolog. 20				
R. Talar brak zajęć na st.niest.	15:10-20:00 PPT 604		17:00-18:30 Konsultacje 607			
P. Siwak	13:30-16:40 Inżynieria powierzchni biomateriałów 005E CM		8:00-9:30 Technologia i organizacja montażu 429	8:00-9:30 Technologia i organizacja montażu 106 CM		
			9:45-11:15 Robotyka 20	9:45-11:15 Technologia maszyn L025		
	15:10-16:40 Inżynieria powierzchni biomateriałów 005E CM		11:45-13:15 Konsultacje 641/005E CM		11:45-13:15 Technologia maszyn L025	
			13:30-15:00 Technologia i organizacja montażu 106 CM			
			15:10-16:40 Inżynieria powierzchni biomateriałów 20			
M. Wiśniewski brak zajęć na st.niest.			9:45-11:15 Konsultacje 604			
			11:45-18:20 (do końca listopada) Robotyka H20R/604			
A. Pietrowiak	15:10-20:00 Robotyka 604			13:30-15:00 Konsultacje 639		
				15:10-20:00 Robotyka 604		
M. Suszyński brak zajęć na st niest.	8:00-11:15 PO1 H20R	8:30-10:00 Konsultacje 639	8:00-11:15 PO1 H20R	8:00-9:30 PO1 H20R		
			16:50-18:20 PO1 CW2	11:45-13:15 PO1 H20R		
			18:30-20:00 Modelowanie i opt. proc. montaż. 604	16:50-20:00 PO1 H20R		
K. Peta brak zajęć na st.niest.	9:45-11:15 Konsultacje 641	8:00-15:00 Podstawy robotyki H20R/604				
		9:45-15:00 Podstawy robotyki H20R/604				
J. Wojciechowski brak zajęć na st. niest.	9:45-11:15 Konsultacje 639	15:10-21:40 Robotyka H20R		15:10-20:00 Robotyka H20R		
	11:45-15:00 Automatyzacja i robot. proc. techn. H20R					

PLAN ZAJĘĆ I KONSULTACJI					
Prowadzący	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
J. Wojciechowski c.d.	15:10-18:20 Robotyzacja procesów H20R				
	18:30-20:45 (I poł. sem.) Elastyczne systemy wytwarzania H20ESP				
J. Uniejewski	7:30-9:00 Konsultacje 211	8:00-9:30 Seminarium dyplomowe 109m	11:30-13:00 Konsultacje 211		
		9:45-11:15 Elastyczne systemy wytwarzania 109m			
R. Łabudzki	8:00-9:30 Machine technology 113	8:00-9:30 Systemy wizyjne 109D			
		9:45-11:15 Seminarium dyplomowe 109D			
		11:30-15:30 Konsultacje 637			
A. Patalas brak zajęć na st.niest.				8:00-15:00 Technologie informacyjne 604	
				15:10-16:40 Konsultacje 607	
B. Góralski					
M. Regus	9:30-11:00 Konsultacje 637			13:30-15:00 (od listopada) PPT 109 CM/L122	
				15:10-20:00 (od listopada) PPT 429	
P. Czajka brak zajęć na st. stac. i niest.	9:45-11:15 Konsultacje 607				
P. Jabłoński brak zajęć na st.niest.				11:15-12:45 Konsultacje 607	
				13:30-15:00 (do końca października) PPT 109 CM/L122	
				15:10-20:00 (do końca października) PPT 429	
K. Czapczyk	brak zajęć na st. stac.				
L. Furmański					
P. Grobelny					
A. Milecki brak zajęć na st.niest.	8:00-9:30 P. autom. 301 CM		11:15-12:45 Seminarium dyplomowe 110 CM		
	11:15-12:45 Konsultacje 211 CM				
	13:30-15:00 Elektronika 307 CM		13:30-15:00 Seminarium dyplomowe 107 CM		
	13:30-15:00 Automatyzacja 202 CM				
	15:10-16:40 MSJ 202 CM				
D. Sędziak	9:35-13:15 Sterowniki urządzeń przem. 218 CM	8:00-9:30 Sterowniki urządzeń przem. L210	9:45-11:15 Sterowniki urządzeń przem. 218 CM		
	13:30-16:40 Sieci i wizualizacja 218 CM	13:30-15:00 Sterowniki przemysłowe 306 TCh	11:45-13:15 Seminarium dyplomowe 109		
	13:30-15:00 Sieci i wizualizacja 218 CM		11:45-13:15 Seminarium dyplomowe 106		
	15:10-16:40 Sieci i wizualizacja 201 CM		13:15-14:45 Konsultacje 210 CM		
D. Rybarczyk brak zajęć na st.niest.	11:45-13:15 Konsultacje 208 CM	9:45-11:15 Komp. sterowanie urząd. medycz. L020	13:30-15:00 Laboratorium montażu elektroniki 218 CM	9:45-15:00 Laboratorium montażu elektroniki 218 CM	8:00-9:30 Podstawy automatyki 427
P. Owczarek brak zajęć na st.niest.	11:45-15:00 Sterowniki mikroprocesorowe 207 CM		9:45-13:15 Programowanie systemów informat. 207 CM		11:30-13:00 Konsultacje 207 CM
G. Pittner brak zajęć na st.niest.				9:45-15:00 Sterowniki urządzeń mechatronicz. 217 CM	11:00-12:30 Konsultacje 209 CM
				9:45-13:15 Sterowniki urządzeń mechatronicz. 217 CM	
				15:10-16:40 Sterowniki urządzeń mechatronicz. 202	
B. Minorowicz	9:45-11:15 Konsultacje 207 CM				
	11:45-15:00 Podstawy automatyki H20S				
	15:10-16:40 Mechatronika 218 CM				
	16:50-18:20 Mechatronika 218 CM				
R. Regulski brak zajęć na st.niest.	8:00-11:15 Elektrotechnika i elektronika H20S/217 CM	11:45-13:15 Sterowniki mikroprocesorowe IBM 218 bCM		8:00-11:15 Elektrotechnika i elektronika H20S/2170 CM	8:00-11:15 Sterowniki urządzeń mechatronicz. 217 CM
	12:00-13:30 Konsultacje 209	13:30-15:10 Sterowniki mikroprocesorowe IBM 218 bCM			9:45-13:30 Sterowniki urządzeń mechatronicznych 217 CM
		15:10-16:40 Elektrotechnika i elektronika H20S/2170 CM			
A. Jakubowski		8:00-9:30 Podstawy automatyki 19			9:00-10:30 Konsultacje 220
		9:45-13:15 Podstawy automatyki H20S			
		11:45-13:15 Automatyka H20S			
A. Kubacki		8:00-9:30 Komp. sterowanie urząd. medycz. 217 CM	8:00-9:30 (I poł sem.) Metody sztucznej inteligencji 217 CM		
		9:45-11:15 Komp. sterowanie urząd. medycz. 217 CM	9:45-11:15 Konsultacje 220 CM		
		9:45-11:15 Automatyka H20S			

**PLAN ZAJĘĆ I KONSULTACJI**

<b>Prowadzący</b>	<b>Poniedziałek</b>	<b>Wtorek</b>	<b>Środa</b>	<b>Czwartek</b>	<b>Piątek</b>
A. Kubacki c.d.		11:45-13:15 (I poł. sem) Metody sztucznej inteligencji 217 CM 	11:45-13:15 Mechatronika 218 CM 		
		13:30-15:00 Sterowanie urządz. mechatron.. 217 CM 	13:30-15:00 (I poł sem.) Metody sztucznej inteligencji 217 CM 		
		13:30-15:00 Komp. sterowanie urządz. medycz. 217 CM 	15:10-18:20 (I poł sem.) Sterowniki przemysłowe 217 CM 		
		15:00-16:40 (I poł sem.) Metody sztucznej inteligencji 217 CM 			
B. Antkowiak					
T. Lindner				10:00-11:30 Konsultacje 220 CM 	8:00-11:15 Automatyka H20S 
D. Wyrwał	11:45-15:00 Automatyka H20S 			10:00-11:30 Konsultacje 220 CM 	
				11:45-13:15 Podstawy automatyki H20S 